# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-087182

(43)Date of publication of application: 30.03.1999

(51)Int.CI.

H01G 9/028

H01G 9/00

(21)Application number : 09-264863

(71)Applicant: TDK CORP

(22)Date of filing:

11.09.1997

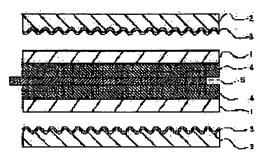
(72)Inventor: NANBA NORIYOSHI

## (54) ORGANIC SOLID ELECTROLYTIC CAPACITOR AND ITS MANUFACTURE

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily manufacture an organic solid electrolytic capacitor with a device that does not require any complex control, by thermocompressing a rough-surface metal foil and a conductive macromolecular film.

SOLUTION: A fine hole is formed at a metal film 2 with a valve operation by etching and an oxide covering 3 is formed. Further, drying is made after washing using, for example, an organic solvent. Then, a cathode where a carbon paste 4 is applied to both surfaces of a cathode component metal 5 of, for example, a copper foil is held by a conductive macromolecular film 1, and the side of the oxide covering film 3 of the metal film 2 with a valve operation that becomes an anode is overlapped to the outside for heating and contact bonding under heating/pressurization conditions. In this case, heat bonding is made by applying a pressure of 300 kg/cm2 or higher while heating to a temperature that is equal to or more than the softening point of a conductive macromolecular film and equal to or less than a decomposition point. Also, an organic acid is doped to the macromolecular film.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

9/023

9,00

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開發号

特開平11-87182

(43)公開日 平成11年(1999)3月30日

(51) int-CL<sup>6</sup> HOIG 鐵別配号

PΙ

H01G 9/02

331F

331H

9/24

密査部水 未部水 部界項の数5 FD (全 10 円)

(21)出職番号

特國平9-264963

(71) 出庭人 000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(22)出質日 平成9年(1997)9月11日

> (72) 発明者 南坡 海良 東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

> > ーディーケイ株式会社内

(74)代理人 弁理士 石井 陽一

**有機固体電解コンデンサおよびその製造方法** (54) 【発明の名称】

### (57)【要約】

【課題】 - 液体あるいは溶液を用いることなく、複雑な 制御を必要としない装置で簡単に製造可能な有機固体電 解コンデンサおよびその製造方法を提供する。

【解決手段】 表面に誘電体酸化皮膜を有する組面化金 属籍と、この組面化金属籍に接触一体化して導電性高分 子フィルムを有し、さらにこの導電性高分子層の別の面 に陰電極を有する有機固体電解コンデンサであって、前 記組面化金属箔と導電性高分子フィルムとが熱圧着され ている有機固体電解コンデンサとした。

(2)

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に誘電体酸化皮膜を有する組面化金属器と、この組面化金属器に接触一体化した導電性高分子フィルムを有し、さらにこの導電性高分子層の別の面に陰電極を有する有機固体電解コンデンサであって、前記組面化金属器と導電性高分子フィルムとが熱圧着されている有機固体電解コンデンサ。

【請求項2】 前記導管性高分子フィルムは、有機酸を ドーパントとする有機控削可控性導電性高分子である請 求項1の有機関体電解コンデンサ。

【語求項3】 前記可溶性等電性高分子は、置換または 非置換のポリアニリン、ポリピロールまたはポリチオフェンである請求項2の有機固体電解コンデンサ。

【語求項4】 表面に誘電体酸化皮膜を有する組面化金属器に、導管性高分子フィルムを熱圧着し、

さらにこの導電性高分子層の別の面に陰電極を形成する 有機固体電解コンデンサの製造方法。

【請求項5】 前記租面化金属箔に導電性高分子フィルムを、この導電性高分子フィルムの軟化点以上かつ分解点以下の温度であって、300kg/cm 以上の圧力で熱 20圧着する請求項4の有機固体電解コンデンサの製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、小型で大容量、低等価値列抵抗(ESR)である固体電解コンデンサに関し、より詳しくは、導管性高分子フィルムを固体電解質として用いた有機固体管解コンデンサおよびその製造方法に関する。

## [0002]

【従来の技術】現在バソコン等に使用されている高速プロセッサは、駆動時の消費電力が大きく、特にノートパソコン等の携帯機器では電源に制約があり、低消費電力化技術が盛んに採用され、実践されている。ところで、パソコン、携帯電話、VTR、デジタルカメラ等の携帯電子機器に、このような低消費電力化対策を行った場合、不要な回路をその都度切り離したり、必要のないときにはプロセッサ等を休止状態にしたりすることが頻繁に行われる。このため、電源側から見ると大きな負荷の変動が頻繁に起こることとなり、このような負荷変動に 40対応するための電源として、ノイズ吸収性能の優れたデカップリングコンデンサの必要性が急激に増大してい

【①①①3】ノイズ吸収性のよいコンデンサの条件として、低ESR(等価直列抵抗)であることが挙げられる。このような低ESRのコンデンサとしては、第1に 満層セラミックコンデンサが挙げられ、近年その容置が 第十字ではロフェスペースをできる。

ては、アルミニウム、タンタル等を使用した電解コンデンサが知られている。この電解コンデンサは、誘電体皮膜の欠陥による電気的短絡を修復する機能を利用するために、弁作用を有する金属と組み合わせて使用される。すなわち、アルミニウム、タンタル、ニオブ等である。また、これらの電解コンデンサは、所定の周波敷特性を有し、特に高周波側で抵抗(インピーダンス)が上昇する傾向にある。これは、イオン帯電性の電解液を使用しているため、高周波領域ではイオンが追旋しきれずに抵抗値が上昇してしまうからである。そして、このような周波数特性を改善する手段として、二酸化マンガン、TCNQ(テトラシアノキノジメタン) : 線安学が使用されているが、滞電性が不十分であったり、熱安定性が不十分である等の問題を有していた。

【①①①5】さらに、近年、電解液の代わりに導電性高分子を用いた固体電解コンデンサが開発されている。導電性高分子は、電子伝導性であるため、比較的大きな粒子であるイオンの動きに制約される周波数依存性がなく、周波数特性が格段に改善される。

【0006】従来の固体電解コンデンサは、アルミニウム、タンタル、ニオブ等の弁作用を有する金属箔を電解エッチングして多孔質とし、さらにこれの表面を電解酸化して誘電体機を形成したものや、微少金属粒子を焼結した多孔性ペレットの表面を酸化して誘電体化したものに、ビロール等のモノマーを電解宣合または化学重合させたり、あるいはあらかじめ宣合された高分子の溶液に浸漉させたりして、導電性高分子を形成させている。

【0007】団体電解コンデンサは、微少な空間内に導 電性高分子層を成形する必要があり、このため、早くか 50 ち電解重合法による成膜が種々検討されている。しかし ながら、誘電体は絶縁物であり、これをこのまま電解法 に用いることは困難である。「このため、例えば特公平4 -74853号公報に記載されているように、先ず化学 宣合で導電性膜を成膜してから電解重合を行う手法が検 討されている。また、金などの針状電極等を用いて、樹 脂状に電解重合を開始し、その後、条件を調製して均一 な暖とする方法等も検討されている。しかし、これらの 方法は、享前に化学宣台を行ったり、針状の電極を用い るなど製造方法が極めて頻雑である。

【0008】また、特公平6-50710号公報に記載されているように、部分的に金属が露出した誘電体の金属面を起点として電解宣合し、導管性高分子膜を形成し、その後隔極酸化して誘電体を修復する方法も提案されている。しかし、この方法では誘電体の再化成条件が難しく、化成が不十分で煽れ電流が多くなったり、酸化条件がきつく導電性高分子が酸化されてしまい。信頼性が得られなくなってしまうことが多かった。化学重合だいででできることを表するサードで、概念が使用

(3)

3

せ、その後ゆっくりと温度を上昇させて宣合させる方法 が実用化されている。この方法によれば、多孔性部分へ のモノマーの浸透もよく、重合も十分に行われることか ち、高導電性の高分子が得られ、優れた特性となってい る。しかしながら、低温での製造は吸湿性やエネルギー コストの点等多くの課題を有していた。

【0009】一方、例えば、特闘昭62-29124号公報、特闘平5-152168号公報、特闘平6-45196号公報等に記載されているように、有機溶剤に可溶な導電性高分子も開発され、浸漬または塗布により製造しようとする試みもなされて、特に可溶性ポリアニリンが好ましく用いられている。しかしながら、溶剤に用いられているのは、N-メチル-2-ビロリドンの場合が多く、粘度、乾燥速度の点で満足できる結果は得られていない。また、高分子形成後にドービングを行う場合は、微少な多孔質部分に均一にドープされる保証がなく、特性のバラツキ、あるいはドービング不足から十分低い抵抗値が得られないといった問題があった。

【①①10】あらかじめドーパントを含浸させた例は極めて少なく、例えば、シンセティック メタルズ 69 (1 20 995) 245-246 に記載されているように、ドデンルベンゼンスルホン酸をドーパントとすると、キシレンに可溶となった例が報告されいているにすぎない。

【りり11】また、例えば、特闘平6-45198号公報に記載されているように、海解コンデンサ等を大容置とする場合のスペーサーを用いた巻き込み方法において、コンデンサとしては無駄なスペーサを、海便分離機能を兼ね備えたものとする試みも知られている。すなわち、スペーサーに導電性高分子フィルムを用い、巻き込んだ後にモノマーを含浸させて重合する方法も提案されている。しかし、この方法ではスペーサー機能を導電性高分子フィルムが果たすこととなるが、誘電体との界面はモノマーまたは高分子溶液から、必要とする導電性高分子フィルムを形成しており、モノマーまたは高分子溶液の液体あるいは溶液を用いることとなり、工程上の煩雑さ等は解消されない。

#### [0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、液体 あるいは溶液を用いることなく、複雑な制御を必要とし ない装置で、簡単に製造可能な有機固体電解コンデンサ 40 およびその製造方法を提供することである。

#### [0013]

【課題を解決するための手段】すなわち上記目的は、以下の構成により達成される。

(1) 表面に誘導体酸化皮膜を有する粗面化金属箔と、この粗面化金属箔に接触一体化した導電性高分子フィルムを有し、さらにこの導電性高分子層の別の面に陰

- (2) 前記導電性高分子フィルムは、有機酸をドーパントとする有機溶剤可溶性導電性高分子である上記
- (1)の有機固体管解コンデンサ。
- (3) 前記可溶性導電性高分子は、置換または非置換のポリアニリン、ポリピロールまたはポリチオフェンである上記(2)の有機固体電解コンデンサ。
- (4) 裏面に誘電体酸化皮膜を有する粗面化金属箔 に、導電性高分子フィルムを熱圧着し、さらにこの等電 性高分子層の別の面に陰電極を形成する有機固体電解コ ンデンサの製造方法。
- (5) 前記組面化金属箱に導電性高分子フィルムを、この導電性高分子フィルムの軟化点以上かつ分解点以下の温度であって、300kg/cm 以上の圧力で熱圧着する上記(4)の有機固体電解コンデンサの製造方法。 【0014】

【発明の実施の形態】本発明の有機固体電解コンデンサは、表面に誘電体酸化皮膜を有する組面化金属箱と、この組面化金属箱に接して導電性高分子フィルムを有し、さらにこの導電性高分子フィルムの別の面に陰電極を有する有機固体電解コンデンサであって、前記粗面化金属箔と導電性高分子フィルムとが熱圧着されているものである。

【①①15】 準電性高分子は、一般に有機溶剤に不溶であるために、電解重合法以外の方法ではフィルムとして得るととは困難とされている。従って、白金等の一定の面積を有する板状の電極表面に、電解重合により等電性高分子膜を形成し、これを剥離、洗浄後乾燥して以下の工程に使用する。この場合、重合に使用されるモノマーには、好ましくはピロール、アニリン、チオフェン、フラン等、およびとれらの誘導体等が挙げられる。

【①①16】可溶なドーパントには制約があるが、好き しくはpートルエンスルホン酸等のアルキルベンゼンス ルホン酸、またはそれらの塩や、リン酸等が好ましく使 用できる。また、ナフタレン等を懸濁状態で宣合させて もよい。

【①①17】導電性高分子フィルムの作製方法としては、有機溶剤溶液からのキャスト法を好ましく挙げることができる。この場合、有機溶剤に可溶となるように、モノマーまたは重合方法に工夫が必要である。すなわち、モノマーにアルキル基等の置換基を導入したり、重合後のモルホロジが溶解性に有効なように重合させることが必要である。このような例として、例えば、ブチル基、ヘキシル基、オクチル基、ドデシル基等で置換されたチオフェン、あるいはピロールの重合体、およびこれらの共重合体等を好ましく挙げることができる。より好ましくは、化学重合法で合成したポリアニリン等を溶剤に溶解し、キャストして成形したフィルム等を挙げることができる。

ポリアニリン等のモノマーを溶解した液をキャストして もよく、後者の方が均一な組成のフィルムが得られ易く 好ましい。例えば、好ましいモノマーとしてのポリアニ リンには3つの異なる酸化状態が知られており、このう ちエメラルディンポリアニリンが最も製電性が高く、ル コエメラルディンおよびバーグラニンポリアニリンの導 電性は比較的低い。このため、エメラルディンポリアニ リンを合成することが好ましい。このような、高導電性 を有する可溶性高分子 (ポリアニリン) の合成方法は、 酸化剤を用いて合成する方法(化学重合)等の公知の方 法が採用できる。酸化還元電位が(). 6 以上(対標準 水素電極)である酸化剤を用いることで、重合収率、導 電率などの特性の良好な高分子等を得ることができる。 酸化還元電位がり、6×未満では、アニリン等のモノマ ーは重合し難く、また2、5V以上ではモノマーの分解 を生じることがあり好ましくない。

【① 019】使用可能な酸化剤としては、上記酸化還元 弯位のものであれば特に限定されるものではないが、好 ましくは第二鉄塩、過硫酸塩、過酸化水素、重クロム酸 塩素酸第二鉄塩、過ヨウ素酸第二鉄塩、ホウフッ化第二 鉄塩、ヘキサブルオロリン酸第二鉄塩、硫酸第二鉄塩、 硝酸第二鉄塩、塩化第二鉄塩等が挙げられ、過硫酸塩 は、過硫酸アンモニウム、過硫酸ナトリウム、過硫酸カ リウム等が挙げられ、重クロム酸塩としては、重クロム 酸カリウム、重クロム酸ナトリウム等が好ましく挙げる れる。なかでも、過塩素酸第二鉄、過ヨウ素酸第二鉄、 ボウファ化第二鉄、ヘキサブルオロリン酸第二鉄、過硫 酸アンモニウム、過酸化水素が特に良好な結果が得られ 好ましい。使用する酸化剤の量は、酸化剤の種類により 異なるが、通常モノマーに対して、(). 1~5倍モル、 好ましくは(). 1~2倍モル、より好ましくは(). 5~ 2倍モルが好ましい。過酸化水素以外の酸化剤の陰イオ ンあるいは酸化反応後に生成する陰イオンは重合生成物 である高分子に取り込まれるが、後述の方法で取り除く ことができる。 \* \*【0020】重合には、重合時に安定であり、モノマーと塩形成して水溶液に溶解させる酸を用いる。このような酸としては、過塩素酸、ホウフッ化水素酸、ヘキサフルオロリン酸、過ヨウ素酸、硫酸、塩酸、硝酸、p-トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸等が好ましく挙げられ、特に過塩素酸、ホウフッ化水素酸、ヘキサフルオロリン酸、過ヨウ素酸が好ましい。これらの酸の添加量は、使用するモノマーの等量以上であればよい。

【0022】導電性を得るためのドービングを行う前に、前述のように反応時に取り込まれた陰イオンを除く必要がある。陰イオンを除く方法としては、高分子と反応しないアルカリ性化合物の溶液で洗浄すればよい。用いるアルカリとしては、特に限定されるものではないが、例えば水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、アンモニア、ヒドラジン、アルキルアミン等を挙げることができる。これらを用いた溶液は、高分子の洗浄後に向11以上となればよい。このようにして得られる高分子は、例えば、好ましいポリアニリンでは、一般に下記の式(1)で示される構造を有する。

[0023]

[161]

式(1)

$$-\left\{ \left( NH - \left( N - \right) \right) \right) \right) \right) \right) - (N - \left( N - \left( N$$

(キノンジイミン・フェニレンジアミン型)

(0≦m≤1,0≦n≤1, m+n=1)

【0024】陰イオンを除去した高分子を溶剤中に溶解させ、ドーパントである有機酸等を混合、反応させた後にガラス板等の平板上にキャストし、乾燥させてフィル

【0025】高分子の溶媒としては、特に制限されるものではないが、例えばN、N-ジメチルホルムアミド、N、N-ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシー・プログランカー・イン・ハー・フィコニカトン・N

性の大きなN、Nージメチルホルムアミド、N、Nージメチルアセトアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、1、3ージメチルー2ーイミダゾリジノンが好ましい。これらの密媒は、通常0、2~20重量%、好ましくは1~10重置%用いる。フィルムの厚みは、好ましくは0、1~1000μm、より好ましくは1~500μm、特に10~100μmの範囲が好ましい。フィルムの厚みを決める際には加熱圧着による厚みの減少を考慮するとよい。

【① 026】得られた高分子フィルムにドーパントをド 10 ープする方法としては、有機酸の溶液に、高分子フィル ムを浸漬等すればよい。十分な導電性が得られ、かつ安 定性の高い酸としては、解解定数pkaが4.8以下のブ ロトン酸が好ましい。具体的には、過塩素酸、ホウフッ 化水素酸、硫酸、硝酸等の無機酸:酢酸、n-酪酸、ベ ンタデカフルオロオクタン酸、ペンタフルオロ酢酸、ト リフルオロ酢酸、トリクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、モノ フルオロ酢酸。モノブロモ酢酸、モノクロロ酢酸。シア ノ酢酸、アセチル酢酸、ニトロ酢酸、トリフェニル酢酸 等の脂肪族カルボン酸;安息香酸、血・ブロモ安息香 酸。ロークロロ安息香酸、p-,m-、ローニトロ安息 香酸 n-, m-, o-ニトロ安息香酸、2, 4-ジニ トロ安息香酸、3、5ージニトロ安息香酸、ピクリン 酸、トリメチル安息香酸、p-,加-シアノ安息香酸、 チモールブルー、サリチル酸、5-アミノサリチル酸、 o-メトキシ安息香酸等の芳香族カルボン酸; 1、6-ジニトロー4ークロロフェノール、2、4ージニトロフ ェノール、2、6ージニトロフェノール、pーオキシ安 息香酸、プロモフェノールブルー等のフェノール誘導 体;マンデル酸、フタル酸、イソフタル酸、マレイン 酸、ブマル酸、マロン酸、酒石酸、クエン酸、乳酸、コ ハク酸等のジカルボン酸等の置換カルボン酸:α-アラ ニン、β-アラニン、グリシン等のアミノ酸;グリコー ル酸、チオグリコール酸、エチレンジアミン-N、N<sup>\*</sup> -二酢酸、エチレンジアミン-N, N、N゚, N゚-四 酢酸等の多価カルボン酸を挙げることができる。

【①①27】また、メタニル酸、スルファニル酸、アリルスルホン酸。ラウリル磁酸、1-プロパンスルホン酸。1-ペキサンスルホン酸、1-ペブタンスルホン酸、1-ペナタンスルホン酸、1-ペブタンスルホン酸、3-シクロペキシルアミノブロパンスルホン酸等のアルキルスルホン酸、ベンゼンスルホン酸、エチルベンゼンスルホン酸、プロビルベンゼンスルホン酸、ブチルベンゼンスルホン酸、ベブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、ヘブチルベンゼンスルホン酸、カクチルベンゼンスルホン酸、ハニ

ベンゼンスルホン酸、3.5-ジクロロ-2-ヒドロキ シベンゼンスルホン酸、キシレンスルホン酸、ジエチル ベンゼンスルホン酸、ジプロピルベンゼンスルホン酸、 ジプチルベンゼンスルホン酸、トリメチチルベンゼンス ルホン酸、スチレンスルホン酸等のアルキルベンゼンス ルホン酸;メチルナフタレンスルホン酸、エチルナフタ レンスルホン酸。プロピルナフタレンスルホン酸。ブチ ルナフタレンスルポン酸。ペンチルナフタレンスルポン 酸、ヘキシルナフタレンスルホン酸、ヘブチルナフタレ - ンスルホン酸、オクチルナフタレンスルホン酸、ノニル ナフタレンスルホン酸、デシルナフタレンスルホン酸、 ウンデシルナフタレンスルホン酸、ドデシルナフタレン スルホン酸、ベンタデシルナフタレンスルホン酸。オク タデシルナフタレンスルホン酸、ジメチルナフタレンス ルホン酸、ジエチルナフタレンスルホン酸、ジプロピル ナフタレンスルホン酸、ジイソプロピルナフタレンスル ホン酸、ジブチルナフタレンスルホン酸、ジベンチルナ フタレンスルホン酸、ジヘキシルナフタレンスルホン 酸、ジへブチルナフタレンスルホン酸、ジオクチルナフ 20 タレンスルホン酸、ジノニルナフタレンスルホン酸、ト リメチルナフタレンスルホン酸、トリエチルナフタレン スルホン酸、トリプロピルナフタレンスルホン酸。トリ ブチルナフタレンスルホン酸等のアルキルナフタレンス ルホン酸;さらには、アミノナフトールスルホン酸、カ ンファースルホン酸、アクリルアミド - t - プチルスル ホン酸、アントラキノンスルホン酸。イソキノリンスル ホン酸等、さらには多官能スルホン酸も用いることがで きる。例えば、エタンジスルホン酸、プロパンジスルホ ン酸、ブタンジスルホン酸、ペンタンジスルホン酸、ヘ 36 キサンジスルホン酸、ヘブタンジスルホン酸、オクタン ジスルホン酸。ノナンジスルホン酸。デカンジスルホン 酸等のアルキルジスルホン酸;ベンゼンジスルホン酸、 トルエンジスルホン酸、エチルベンゼンジスルホン酸、 プロビルベンゼンジスルホン酸、ブチルベンゼンジスル ホン酸、ジメチルペンゼンジスルホン酸、ジェチルペン ゼンジスルホン酸、ジプロビルベンゼンジスルホン酸、 ジブチルベンゼンジスルホン酸等のアルキルベンゼンジ スルホン酸;ナフタレンジスルホン酸およびメチルナフ タレンジスルホン酸、エチルナフタレンジスルホン酸、 プロビルナフタレンジスルホン酸、ブチルナフタレンジ スルホン酸、ベンチルナブタレンジスルホン酸。ヘキシ ルナフタレンジスルボン酸。ヘブチルナフタレンジスル ホン酸、オクチルナフタレンジスルホン酸、ノニルナフ タレンジスルホン酸、ジメチルナフタレンジスルホン 酸、ジエチルナフタレンジスルホン酸、ジプロビルナフ

タレンジスルホン酸、ジブチルナフタレンジスルホン

酸、ジへブチルナフタレンジスルホン酸等のアルキルナ

ったしょうからから (inter-payant) カレン、レリカカエン。

特闘平11-87182

10

ラキノンジスルホン酸、フェナントレンジスルホン酸、 フルオレノンジスルホン酸。カルバゾールジスルホン 酸」ジフェニルメタンジスルホン酸。ピフェニルジスル ホン酸、ジフェニルサルホンジスルホン酸、ターフェニ ルジスルホン酸、ターフェニルトリスルホン酸、ナフタ レンスルホン酸-ホルマリン縮合物。アントラセンスル ホン酸ーホルマリン縮合物。フルオレンスルホン酸ーホ ルマリン縮合物。カルパゾールスルホン酸ーホルマリン 縮合物等が挙げられる。

【0028】さらには、モーダントブラウン7. ブリリ アントブルー FCF、アシド エロー3、アシド エ ロー23、アシド ブルー74、アシド ブルー92、 リアクティブ ブルー19、リアクティブ ブラック 5、リアクティブ イエロー13、リアクティブ イエ ロー14、リアクティブ イエロー17等の分散性染料 あるいは反応性染料が使用できる。

【0029】また、本発明で使用される有機酸はポリマ ーであってもよい。例えばポリスチレンスルホン酸、ポ リビニルスルホン酸、ポリビニル硫酸。スルホン化スチ リメタリルスルホン酸、ポリー2-アクリルアミドー2 ーメチルプロパンスルホン酸、ポリハロゲン化アクリル 酸。ポリイソプレンスルホン酸、N-スルホアルキル化 ポリアニリン。核スルホン化ポリアニリン等がある。ま た。ナフィオン(デュポン社登録商標)等のフッ素重合 体もポリマーとして使用できる。

【①①30】本発明において、高い郷電率が得られる有 機酸として、pKa = 4. 5以下の酸が好ましいが、ポリ マーのイオン化ポテンシャルが小さければ、pKa = 4. ※ 式(川)

【0033】還元剤としては、フェニルヒドラジン、ヒ ドラジン、ヒドラジン水和物、硫酸ヒドラジン、塩酸ヒ ドラジン等のヒドラジン化合物、水素化リチウムアルミ ニウム、水素化ホウ素リチウム等の水素化金属化合物等 を用いることができる。特に好ましくは、還元反応後に 残渣を生じない点で、ヒドラジン水和物、フェニルヒド ラジンが好きしい。

【0034】とのようにして得られた高分子、好ましく はイミノーゥーフェニレン構造単位を主たる繰り返し単 位として有するポリアニリンを、所定の密剤に溶解し、 さらにこの恣波を適当な墓材上にキャスト、乾燥させて 高分子フィルムを作製する。次いで、この高分子フィル ムを、有機酸アニオンを対イオンとする第二鉄塩を溶解 させた溶液(ドーブ液)に浸漬させ、酸化処理すること

\* 5を超え、電子製和力が小さい酸でもかまわない。例え は、電子吸引性衝換基であるアルコキシ置換アニリンの **重合体等が挙げられる。具体的には、メトキシアニリ** ン。エトキシアニリン、イソプロポキシアニリン。プト キシアニリン、2、4ージメトキシアニリン、2、5-ジメトキシアニリン、5-クロロ-2-メトキシアニリ ン、5-クロロー2-エトキシアニリン、3-フェノキ シアニリン、4-フェノキシアニリン等が挙げられる。 特に好ましい酸としては、一般に、ドデシルベンゼンス 10 ルホン酸、ポリビニルスルホン酸、ポリスチレンスルホ ン酸、ナフタレンジスルホン酸や、エタンジスルホン酸 等の多価有機酸が挙げられる。このような有機酸の濃度 は、通常1~30重量%、特に10~20重量%の範囲 が好ましく、浸渍時間は、好ましくは1分以上、24時 間以内浸漬する。導電性は浸漬時間に依存し、一般には 長期間浸漬した方が導電性は高くなるが、ポリマーが劣 化する場合もあるので、100時間を超えることは避け るべきである。

【①①31】通常、上記方法では、ドーピングに時間を レン-ブタジエン共宣合体。ポリアリルスルホン酸、ポー20 要するので、例えば、高分子に上記例示のポリアニリン を用いる場合、好ましくは下記の式(II)で示される機 造のポリアニリンに還元した後、有機酸アニオンを対イ オンとする第二鉄塩を用いて酸化することが好ましい。 式(II)の構造を有するポリアニリンを酸化することに より、上記式(I)で示される構造となり、導電性を示 すこととなる。

[0032]

[(£2)

## (イミノーp-フェニレン型)

【0035】このようなドープ液は、例えば特開平1-170616号公報に記載されているように、通常、水 酸化第二鉄に過剰の有機酸を反応させることにより得ら れる。過剰な有機酸を用いることから、このようなドー ブ液は過剰な有機酸アニオンを含有している。上記水酸 化第二鉄は、例えば塩化第二鉄や、硫酸第二鉄の水溶液 46 をアルカリで中和し、得られた挑殿を洗浄することによ 「り得ることができる。

【りり36】とこで、使用できる有機酸は上記したもの と同様である。ドーブ液中の第二鉄イオンと有機酸のモ ル比は、ドービングが進行する限りは限定されないが、 通常、有機酸/第二鉄イオンの等置比で、1~200で あり、特に1~100の範囲が好ましい。

【0037】以上のようなドーピング処理の後、導電性 古れてついけいもとかい は やぶしい四の海北が設力

上記で例示したポリアニリンに限定されず、溶媒可溶な 漆電性ポリマーであれば同様に使用できる。たとえば、 ポリプチルチオフェン、ポリヘキシルチオフェン、ポリ オクチルチオフェン、ポリドデシルチオフェン等のポリ アルキルチオフェンおよびこれらの共重合体、ポリプチ ルピロール、ポリヘキシルピロール。ドデシルピロール などのポリアルキルピロールおよびこれらの共重合体な どがある。また、比較的長鎖のアルキル基で置換された 有機酸をドープして可溶化したものを用いてもよい。

【①①39】本発明に使用可能な誘電体としては、好き しくはアルミニウム、タンタル、ニオブ、チタン、ジル コニウム、マグネシウム、ケイ素などの弁作用を有する 金属の酸化物を挙げることができる。その形態として は、高純度金属器をエッチング処理した物が好ましい。 したがって、エッチドアルミニウム岩を表面酸化したも のが最も好ましい。エッチング方法は公知の技術により 行えばよく、一般に化学エッチングあるいは電気化学エ ッチング法を用いることができる。アルミニウムの場合 はAl箔を脱脂、表面皮膜の溶解など前処理後に塩酸を 主とする電解液中で電解することによって、多孔質と し、表面論を飛躍的に増大させる。エッチング終了後、 超音波洗浄によって付着したC!-および紛状A1を取 り除く。次いで、アノード酸化により誘電体皮膜を形成 させる。アノード酸化は、ホウ酸ーホウ酸アンモニウ ム。リン酸アンモニウム。アジピン酸アンモニウムなど の中性電解質の溶液を用いて定格電圧の130%~20 0%の電圧を与えて行う。アノード酸化の前にA 1 箱を 沸騰水中に浸漬して、擬ベーマイト皮膜[A 1,0,・x 月20 (x=2.0~2.7)]を形成させると、バリヤ 一皮膜生成の効率がよく、またモレ電流が少なくなる。 【① 040】あるいは、Ni箔のように堅くて丈夫な薄 膜をエッチングした面に、アルミニウム等をメッキし、 酸化することで誘電体膜としてもよい。この方法によれ は、加熱、圧着時に微細孔壁面が傷つく危険性が小さく なり、歩圏まりが向上する。表面酸化膜の厚さは、通常 () . () 3 ~ () . 1 μπ 程度であり、表面の微細孔は通常 5~300±F/cm 程度、好ましくは10~200± F/cm 程度である。

【0041】とのようにして作製された薄膜の金属側にリード線をスポット溶接などにより取り付けた後、金属箔の誘電体膜側に導電性高分子フィルムとを補層し、導電性高分子フィルムの軟化点以上かつ分解点以下の温度、好ましくは100℃~200℃、特に130℃~180℃に加温しながら、300kg/cm 以上の圧力、好ましくは300kg/cm ~800kg/cm 、特に500kg/cm ~700kg/cm の圧力をかけて、好ましくは10分~2時間、特に30分~60分加熱圧者する。冷セルスによるをは10分~2時間、特に30分~60分加熱圧者する。冷セルスによるをは

ことによって、微細な空間に導電性ポリマが入り込み、 確実に充填される。また、密度が高まり導電性がより高 まる。

12

【りり42】このような方法は、例えば、米国特許第4426633号、特公平5-9921号公報に記載されているように、低抵抗のポリマPTCの電極となる金属箔を接着する際に利用されている。すなわち、ポリエチレン、ポリファ化ビニリデンとカーボンブラックのような導電性フィラーを混合したPTC素体とエッチングなどにより粗面化したN!箱を補層、加熱圧着している。この場合は、誘電体層はなく、導電性が要求されている。この場合は、誘電体層はなく、導電性が要求されている。されば、電極器の微細空間にPTC素体が完全に充強されている。この例では、導電性をえることが目的であり、本発明の目的、材料系とは異なる。導電性ポリマフィルムにはカーボンペースト、ついで銀ペーストを塗布し、電極を取り出す。次いで、全体を樹脂封止してもよい。

【① 0 4 3 】あるいは、陰極となる銅等の金属箔の両面 にカーボンペーストを塗布し、この両側に陽極となる誘 電体膜を有するA!箔等を積層して、加熱圧着してもよ い。両側をエッチング、酸化誘電体膜を形成したA!箔 を中心にして陽極とし、両側に導電性ポリマ、カーボン ペースト、銀ペーストあるいは金属箔をこの順に積層し て、加熱圧着してもよいが、熱プレスからの熱の伝わり を考慮すると、プレス側に誘電体膜が存在する前者の方 が好ましい。

【① ① 4.4 】さらに、同様の構造を繰り返して積層構造 とすることで、全容量を増加させることがきわめて容易 30 に可能となる。

【①①45】次に、本発明の有機固体電解コンデンサの 具体的構成例について、図を参照しつつ説明する。図 1 2は本発明の固体電解質コンデンサの具体的な構成 例を示す機略断面図である。

【①①46】例えば、図1に示すように、好きしくは膜厚50~800μmの弁作用を有する金属箔2にエッチングにより微細孔を形成し、さらに酸化被膜3を形成する。さらに水洗、有機溶媒等で洗浄後、乾燥させる。次いで、銅箔等の陰極構成金属5の両面にカーボンベースト4を塗布した陰極を、導電性高分子フィルム1で挟み、その外側に陽極となる前記弁作用を有する金属箔2の酸化皮膜3側を重ねて、上記加熱・加圧条件下、加熱、圧着する。

【① 0 4 7 】 これを所定の大きさに切断し、図2に示すように外側の弁作用を有する金属箔2 に外部電極 6 接続して陽極とし、中央の陰極構成金属5 の端部5 a を陰極の取り出し電極として前記外部電極6 と共にリード視等を発生して

コン、携帯電話、ビデオ、デジタルカメラ等、大容量で 低ESRの要求される電子機器の電源パイパス用コンデ ンサ等として、幅広い用途に使用される。

[0049]

【実施例】以下、本発明を実施例を用いて説明する。ポリアニリンおよびポリアニリン組成物は、Y.CAG,A.ANDE RETTA,A.J.HEEGER,POLYMER、30(1989)2305. 特関平6 - 508390号公報、および特別平7 - 331067号公報に基づいて合成した。

【0050】 <キノンジイミン・フェニレンジアミン型 導電性ポリアニリンの製造>機持装置、温度計、直管ア ダブタを備えた1リットルの3日フラスコに蒸留水60 0g. 35%塩酸50耐およびアニリン40g(0).4 3をル)を順に入れてアニリンを溶解させた。別に、氷 冷しながら、蒸留水149.3gに97%濃硫酸43.4g(0.43をル)を加えて、硫酸水溶液を調製した。この硫酸水溶液を上記セパラブル・フラスコに加え、フラスコ全体を-4℃まで冷却した。次に、蒸圏水220gにベルオキソ二硫酸アンモニウム98g(0.43をル)を加え、溶解させて酸化剤水溶液を調製した。

【①①51】フラスコ全体を恒温槽を用いて、反応温度を一3℃以下に保持、機計しながら、アニリンの酸性水溶液に上記ペルオキソ二硫酸アンモニウム水溶液をゆっくり(1ml/分以下)滴下した。最初、無色透明な溶液は、次第に緑青色から黒緑色となり、やがて黒緑色の粉末が折出してきた。

【0052】との粉末析出時の反応は、発熱するが、高分子量宣合体を得るためには、反応温度を0℃以下、好ましくは-3℃以下に抑える必要がある。粉末析出後は、ベルオキソ二硫酸アンモニウム水溶液の滴下速度を10倍程度速めても構わないが、反応温度は-3℃以下に保つように調整することが必要である。約7時間をかけて、ベルオキソ二硫酸アンモニウム水溶液の滴下を終了した後、気に1時間、-3℃以下の温度で攪拌した。【0053】得られた重合体を徳則し、水洗、アセトン洗浄後、50℃にて減圧乾燥した。黒緑色のキノンジイミン・フェニレンジアミン型導電性ポリアニリン43gを得た。これを直径13mm。厚さ0、7mmに加圧成形して導電率を制定したところ、145/cmであった。

【0054】<脱ドーピングによるキノンジイミン・フェニレンジアミン型溶剤可溶型ポリアニリンの製造>上記ドープされている導電性ポリアニリン粉末35gを2 Nアンモニア水400ml中に加え、冷却しながらホモジナイザーにて5000 mm 5時間搬針した。混合物は、黒緑色から青紫色に変化した。

【0055】桐山ロートにて粉末を遮取し、次いでピーム ホールを持ちたれた 黄節セニーを達め合めたまま

褐色の脱ドービングした溶剤可溶キノンジイミン・フェ ニレンジアミン型ポリアニリン粉末2.8g を得た。この

ポリアニリンはN-メチル-2-ピロリドンに可溶であり、溶解度は8q/100q(7.4%)である。

【0056】<導電性フィルムの作製:作製例1>上記ポリアニリンの、5gとドデシルベンゼンスルホン酸1、8gを窒素雰囲気中でよく複合した後、キシレン25gに懸濁し、超音波洗浄器で48時間機拌した後、遠心分解器で不溶物を沈殿させ、デカンテーションで除去した。得られたキシレン溶液をポリエステルフィルム上に塗布し、120℃で1時間乾燥し、フィルムを得た後、アセトンで洗浄し、乾燥させた。このフィルムをデジタル・マルチメータで測定した導電率は805/cmであった。

【0057】<夢医性フィルムの作製:作製例2>ポリビニルスルホン酸ナトリウム25%水溶液をイオン交換制能を用いて酸型とした水溶液を、濃縮固化させた。別に、硫酸第二鉄の水和物1.47gを蒸圏水50gに加熱溶解して、赤褐色透明な溶液を得た。緩持しながらこれに、5N水酸化ナトリウム水溶液3.15gを添加して、コロイド状の水酸化鉄を得た。適心分離した後、デカンテーションで上澄溶液を棄て、次いで蒸圏水を加えて攪拌洗浄した。廃液が200mlになるまで繰り返した。

【0058】とのようにして得られた水酸化鉄コロイド 溶液中に前記ポリビニルスルホン酸2.2gを加えた。 発熱と共にコロイドが溶解して、透明赤褐色溶液を得 た。これに全量が11gになるまで蒸留水を添加して、 ポリビニルスルホン酸第二鉄水溶液(ドーブ液)を調製 30 した。

【0059】N-メチル-2-ピロリドン90gにフェニルヒドラジン1.49gを溶解させ、次いで前記溶剤可溶キノンジイミン・フェニレンジアミン型ポリアニリン10gを溶解させた。溶液は、濃青色から黒褐色に変色し、同時に窒素ガス発生が認められる。この、溶液を被圧濾過後、ガラス板上にキャスティングし、120℃、1時間乾燥させて、膜厚20~45μmのポリアニリンフィルムを作製した。このフィルムを前記ドープ液に1時間浸漬して、50℃1時間乾燥させた。フィルム40の準電率は435/cmであった。

イミン・フェニレンジアミン型ポリアニリンの、5g とドデシルベンゼンスルホン酸の、9g および3-ベンタデンルフェノール1、05gとを窒素雰囲気中でよく混合した。この混合物をキシレン12、6g に加え、超音波洗浄機で48時間撮搾した後、遠心分離器で不溶物を分離し、デカンテーションで除去した。得られた溶液をガラス板上にキャストし、120℃で1時間乾燥してフィルムを得た。フィルムをアセトンで洗浄して、3-ペンタデシルフェノールを除去して、目的の導電性ポリアニリンフィルムを得た。フィルムの導電率は505/cmであった。

【()()61】 <固体電解コンデンサの作製>

①①kg/cm で20分間加熱、圧着した。

【実施例1】図1に示すように、エッチングにより機細孔(25μF/cm²)を形成した膜厚70μmのアルミニウム器2を、10重置%アジピン酸アンモニウム水溶液中で60℃、40Vで化成、酸化皮膜3を形成し、水洗、アセトン洗浄後乾燥させた。酸化核膜の膜厚は、0.052μmであった。作製例1で作製した準電性高分子フィルム1を2枚で、銅箔5の両面にカーボンペースト4を塗布した陰極を挟み、その外側に陽極となるアルミニウム箔2の酸化皮膜3側を重ねて、150℃、7

【0062】とれを10m×10mに切断し、図2に示すように外側の両アルミニウム箔2に外部電極6接続して陽極とし、中央の銅箔5を陰極5aとするコンデンサ No.1とした。得られたコンデンサの周波数特性を測定しその結果を図3に示す。

【0063】〔実施例2〕作製例2で作製した導電性高分子フィルムを使用し、その他は実施例1と同様にしてコンデンサNo、2を作製した。

【①①64】 〔実施例3〕作製例3で作製した導電性高 分子フィルムを使用し、その他は実施例1と同様にして コンデンサル、3を作製した。

【0065】 [実施例4] 作製例4で作製した導電性高 分子フィルムを使用し、その他は実施例1と同様にして\* \* コンデンサル、4を作製した。

【0066】 (実施例5) 画面からエッチングしたアルミニウム箱に実施例1と同様の条件で陽極酸化して、誘電体膜を形成した。この画面に作製例1で作製した漆電性高分子フィルムを置き、その外側には漆電性カーボンペーストを塗布した銅箔を重ねて、130℃、700kg/cm²の圧力で20分間圧着した。これを、10mm×10mmk切断してコンデンサNo.5を作製した。

【0067】〔実施例6〕作製例2で作製した導電性高 16 分子フィルムを使用し、その他は実施例5と同様にして コンデンサル、6を作製した。また、得られたコンデン サの周波数特性を測定し、その結果を図3に示す。

【①068】〔実施例7〕作製例3で作製した導電性高 分子フィルムを使用し、その他は実施例5と同様にして コンデンサNo、7を作製した。

【0069】 (比較例1)実施例1で使用した、誘電体付きアルミニウム箱(10m×10m) にリード線をスポット溶接し、作製例1におけるポリアニリンおよびドーバント溶液に5分間浸漉し、乾燥後アセトンで2回洗 巻した。これを3回繰り返して電解腎臓とした。この上に、薬電性カーボンペースト、銀ペーストの順に塗布し、銀ペーストを用いてリード線を取り出して、コンデンサNo、8とした。

【0070】 【比較例2】比較例1と同じアルミニウム 笛を、溶剤可溶キノンジイミン・フェニレンジアミン型 ポリアニリンのNーメチルー2ピロリドン溶液に5分間 浸漬した。乾燥後さらに2回浸漬、乾燥を繰り返した。 最後にアセトンにて、3回洗浄後乾燥した。さらに、実 施例2のドープ液に1時間浸漬後、アセトン洗浄して、 30、乾燥させコンデンサル、9とした。

【①①71】以上のコンデンサの初期容置、初期 t a n 8. 等価直列抵抗ESR、漏れ電流、および105℃保存後における安定性試験の結果を表1に示す。

[0072]

【表1】

**技** 

コンデ ングね	初期春盘 (μF)	新期 tan 6 (%)	25 R (Q)	抵面引 (4以)	保存後容量 (AP)	保存後tan 6 (j)
1	24. 3	0. 1	0.09	0. 07	24. 1	0. 2
2	24.4	0.7	0.1G	0.10	24. 2	9. B
3	24.2	0.6	0.08	ð. 12	24. G	0.8
4	24.5	0. 7	0.10	0. 10	24. 4	0. 7
5	24. 6	0. 1	0.10	9. 11	24. 4	0. 1
6 .	24.5	8. 7	0.11	0.12	24. 3	<b>D.</b> 8
7	24.4	9. 2	0.12	0.18	24. 2	0. 4
8 *	24. 9	Ø. 8	6. 23	0.25	28.6	0. 9
9 t	24.2	0.5	0. 25	0.20	24.0	0.5

(10)

特闘平11-87182

18

[0073]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、従来の電解重合法および低温での化学宣合法、浸漬法と同等、またはそれ以上の均一な導電性高分子フィルムが得られ、また、コンデンサ作製工程に溶液を使用しないため、きわめて簡単な工程で、かつ均一な特性のコンデンサを得ることができる。

**1**7

【① ① 7 4 】また、ドービングが均一で、かつ余分な残 圏ドーパントもなく、信頼性に優れ、加熱・圧着により 抵抗値(ESR)も十分に低く、周波数特性も優れてい 10 るコンデンサを提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の固体電解コンデンサの構成例を示す断\*

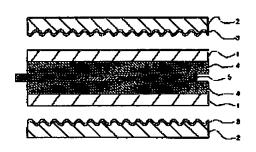
\*面概略図で、熱圧者前の状態を示した図である。

【図2】本発明の固体電解コンデンサの機成例を示す断面概略図で、熱圧着後、外部電極を装着した状態を示した図である。

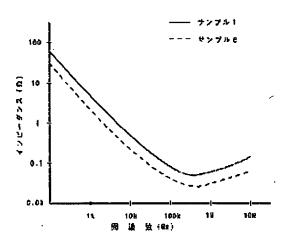
【図3】本発明サンプル1と3のインビーダンス - 周波 数特性を示した図である。

- 1 導電性高分子フィルム
- 2 弁作用を有する金属器(アルミニウム箔)
- 3 誘弯体膜
- 4 導電性カーボンペースト層
- 5 陰極構成金層(銅箔)
- 6 外部電極

[20 ]



[図3]



[図2]

